• 小特集 質量分析の中に見るプラズマ

3. 大気圧化学イオン化の原理

3. Principle of Atmospheric Pressure Chemical Ionization

関本奏子

SEKIMOTO Kanako 横浜市立大学大学院生命ナノシステム科学研究科 (原稿受付: 2019年 3 月22日)

大気圧化学イオン化 (APCI) 法は,大気中でのコロナ放電内で起こるイオン分子反応を利用して試料をイオン化する技術である.1970年代に開発されて以来,液体クロマトグラフィーと共に利用され,現代の"その場"分析用のイオン化法の基本原理ともなっている.しかし放電の特性から,負イオン化の効率に問題があった.本章では,イオン分子反応の観点から APCI 法の原理と問題点を解説すると共に,問題点を克服するために著者が開発した大気圧コロナ放電技術を紹介する.

Keywords:

atmospheric pressure chemical ionization, mass spectrometry, corona discharge, ion-molecule reaction, inhomogeneous electric field, electron kinetic energy, conformal mapping, nitrogen oxide NO_x, superoxide O_2^{-} , hydroxyl ion HO⁻

3.1 はじめに

19世紀後半に発見された陰極線を基に発展した質量分析 の歴史上では、時代の流れに応じて様々なイオン化法が開 発されてきた.大気圧化学イオン化 (atmospheric pressure chemical ionization; APCI) 法は1970年代, すなわち質 量分析を生命科学に応用し始める転換期に発表された手法 である[1,2]. それまでは, 真空下で試料をイオン化する電 子イオン化 (electron ionization; EI) 法あるいは化学イオン 化 (chemical ionization; CI) 法しかなく, 低質量で揮発性の 高い分子 (そもそもガス状の分子) が質量分析のターゲッ トであった. 1970年代に入ると、難揮発性かつ質量の大き な生体分子を分析したいという要望が出始め、液体クロマ トグラフィー (liquid chromatography; LC) と質量分析計 を繋げる必要が出てきた. それを可能にするインターフェ イスとして, LC から流れ出る溶液試料を大気圧下で気 化・イオン化する手法の開発が為され、最初に生み出され たのがAPCI法だった. その後, エレクトロスプレー (electrospray ionization; ESI) 法[3]や大気圧光イオン化法[4] が開発され、タンパク質の測定に成功した ESI 法は2002年 のノーベル化学賞の受賞対象となった[5].

APCI 法は2000年以降に開発されてきた現代のイオン化 法,すなわち試料の前処理を行うことなくリアルタイムに "その場 (*in situ*)"分析を可能にするアンビエントイオン 化法の基本原理の一つにもなっている.2005年に開発され たリアルタイム 直接分析 (direct analysis in real time; DART) 法は, APCI 法を基にした最初のアンビエントイ オン化法である[6]. 試料を質量分析するためには先ず,その分子を気体かつ イオンの状態にしなければならない.すなわち,質量分析 におけるイオン化の主目的は,固体・液体・気体・中性な ど多種多様な試料を"気体状のイオン"にすることである. "気体状のイオン"を作り出す過程はイオン化法毎に異な るが,APCI法の場合に重要となるのは,"大気圧コロナ 放電内で起こる気相のイオン分子反応"である.本稿では, このイオン分子反応の観点からAPCI法の原理と問題点を 解説すると共に,問題点を克服するために著者が開発した 技術[7-9]について紹介する.

3.2 大気圧化学イオン化(APCI)の原理

3.2.1 APCIの特徴

APCI 法の原理は化学イオン化(CI)法[10,11]に基づ く.CI 法とは,真空下で"反応イオン"(試料をイオン化さ せるためのイオンの総称.試薬イオンとも云う)と気体状 の試料分子を反応させることによって,分子を"ソフト" に(フラグメンテーションを起こすことなく)イオン化さ せる方法である.このイオン分子反応場を大気圧下とした のが APCI 法である.

図1には APCI イオン源の概要図を示した.本イオン化 法では一般的に,試料は溶液として調製される.ここから 気相の試料イオンを生成させる際の特徴として,以下の4 点が挙げられる.

- 試料の"気化"と"イオン化"は異なるプロセスで行われる.
- (2) 試料の気化には主に加熱源が用いられる.

Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University, Yokohama, KANAGAWA 236-0027, Japan

author's e-mail: sekimoto@yokohama-cu.ac.jp

される.



- (3)気化した試料は、大気成分等に由来する反応イオン (図1中のR[±])とのイオン分子反応によってイオン化
- (4) 反応イオンの生成およびイオン分子反応は、大気圧コ ロナ放電内で起こる.

質量分析計で検出される試料イオンの強度は, 試料の気化 効率(J_v)とイオン化効率(I)の積に相関すると考えられる [12]. 試料分子が完全に気化したとしても($J_v = 100\%$), イ オンにならなければ(I = 0%)イオン強度はゼロ.その逆 もまた然りである.APCI法の場合,加熱による気化効率 は試料の蒸気圧や沸点によって比較的単純に理解される. 一方,イオン分子反応によるイオン化効率は,コロナ放電 内で生成する反応イオンの種類や量,試料の物理化学的性 質などの様々な要因に影響を受ける.そのため,イオン化 効率を理解するには先ず,反応場の状態を正確に把握する 必要がある.以下では,大気圧コロナ放電の基礎過程と, そこで起こる反応イオンおよび試料イオンの生成機構を概 説する(詳細は文献[13]を参照されたい).

3.2.2 大気圧コロナ放電の基礎過程

APCI 法で使われるコロナ放電では、ニードルのような 曲率の大きい部位を含む電極を用いる.ニードルに数 kV の高電圧を印加すると、数μA 程度の電流を伴った大気空 間の電気的な局部破壊が生じる.この時、放電空間は 2つ の領域に分けられる.コロナ光の発生する局部的な高電界 の"グロー領域 (>10⁷ V/m)"と、発光の見られない低電 界の"ドリフト領域 (≤10⁷ V/m)"である.グロー領域では 気体の電離が激しく起こり、その結果、多くの電子や正負 イオンが生成するため電荷密度は非常に高い.また同時 に、励起分子や原子も多く生成する.発光は、生成した電 子や正負イオンの再結合、あるいは励起した分子・原子が 基底状態に戻る際に放出されるエネルギーに因る.一方、 ドリフト領域では電離はほとんど起こらず、グロー領域で 生成した荷電粒子が移動する空間となる.

APCI 法におけるイオン生成は、コロナニードル先端表面(グロー領域とその周辺)で加速される電子に由来する(図2).加速された電子は平均自由行程 λ_e (大気中では 375 nm)を進むと、大気成分 ($N_2 \approx O_2 \alpha E$)に衝突して、以下の反応を起こす。反応は電子の持つ運動エネルギー(kinetic energy; KE)に依存して進行し、様々な正負イオンまたは中性のラジカル種を生成させる.

 $N_2 + e^- (KE > 14.5 \text{ eV}) \rightarrow N_2^{+} + 2e^- (KE \approx 0 \text{ eV})$ (R1:電離反応) $N_2 + e^- (KE > 9.8 \text{ eV}) \rightarrow 2N^+ e^- (KE \approx 0 \text{ eV})$



 図 2 大気圧コロナ放電内で起こる(a)正イオン H₃O⁺, (b)負イ オン HO⁻, O⁻₂, NO⁻_x, および (c) 中性種 NO_x の生成過程. 反応素過程は, 例えば文献[14,15]を参考にしている. 詳細 は文献[13]を参照されたい.

(R2: ラジカル生成反応)

$$O_2 + e^- (KE > 12.1 \text{ eV}) \rightarrow O_2^{+} + 2e^- (KE \approx 0 \text{ eV})$$

(R3:電離反応)
 $O_2 + e^- (KE > 5.1 \text{ eV}) \rightarrow 2O^{+} + e^- (KE \approx 0 \text{ eV})$
(R4: ラジカル生成反応)

$$O_2 + e^- (KE > 4.5 \text{ eV}) \rightarrow O^- + O$$

(R5:解離性電子捕獲反応)

 $O_2 + e^-$ (KE ≈ 0 eV) + $P \rightarrow O_2^- + P$ (P: N₂, O₂) (R6:非解離性電子捕獲反応)

R6の*P*は,電子捕獲によって生じる内部エネルギーを奪う ための原子または分子で,第三体ともいう.電子の運動エ ネルギー KE は,電子の加速されるニードル表面の電界強 度Eと電子の平均自由行程 λ_e の積によって決まる.すなわ ち,KE[eV] = E[V/m] × λ_e [m].例えば,N₂ や O₂ の電離 (R1, R3) あるいはN原子の生成(R2) に必要な 10 eV 以上の運動エネルギーを得るためには,2.7×10⁷ V/m 以上 の高電界が必要となる.このような電子の衝突が関与する 初期反応(R1, R3, R5, R6)によって生成した正負イオン (N₂⁺, O₂⁺, O⁻, O₂⁻)が,反応イオン生成のための一次 イオンとなる.

ー次イオン (N₂⁺, O₂⁺, O⁻, O₂⁻) は自らの極性に従い, 電気力線に沿って電界中を移動する.対向電極に向かう一 次イオンは,平均自由行程 λ_{ion} (大気圧下では 66.3 nm) を 進むと,放電空間内に存在する気体や中性ラジカル種 (R2, R4の反応で生成する N⁻やO⁻) に由来するオゾン O₃ や窒素酸化物 NO_x等の放電副生成物と衝突して様々なイオ ン分子反応 (プロトン移動反応や電荷移動反応)を起こし, より長寿命なイオン種に変化する.この過程は電気力線を 移動しながらドリフト領域内で継続して起こり,逐次的な イオン分子反応を経て生成した長寿命イオンが試料をイオ ン化させるための"反応イオン"となる.

3.2.3 反応イオンと試料イオンの生成

正極性コロナ放電では、オキソニウムイオン H_3O^+ とその水クラスター H_3O^+ (H₂O) "が主な反応イオンとなる (図 **3** a-i).本イオンは、正の一次イオン (N₂⁺と O₂⁺) と H₂O が関与する逐次的なイオン分子反応を経て生成する (図 **2** a).H₂O のプロトン親和力 (proton affinity; PA, PA (H₂O) = ΔH° (H₂O+H⁺→H₃O⁺) = 691 kJ/mol[16])は、一 般的な有機化合物のそれよりも低い.そのため、H₃O⁺は 試料 M をプロトン付加分子[M+H]⁺としてイオン化する ことが可能である (R7; 図 **3** b-ii).

 $H_3O^+ + M \rightarrow [M + H]^+ + H_2O$

(R7:プロトン移動反応)

一方,負極性コロナ放電における反応イオンは多種多様 で,各種イオンの生成量は放電場に発生する放電副生成物 ($O_3 や NO_x$)の量に依存する.例えば NO_x の量が少ない場 合には,負の一次イオン O^- と H_2O の反応を経て, HO^- も しくは他方の一次イオン O_2^- が主な反応イオンとなる. NO_x が多い場合は, HO^- や O_2^- は全て NO_2^- や NO_3^- といっ た窒素酸化物系イオンへと変化する(**図 2** b).

高いプロトン親和力を有する O₂⁻ (1476.9±3.0 kJ/mol [16]) や HO⁻ (1622.1 kJ/mol[16]) は,種々の有機化合 物からプロトンを引き抜き易く,試料の脱プロトン化を促 す (R8).また,O₂⁻は試料に付加することで試料をイオン 化する場合もある (R9).

O^{2−}/HO[−]+M→ [M-H][−]+HO²/H₂O (R8:プロトン移動反応) O^{2−}+M+P→[M+O₂]^{−−}+P (P:N₂,O₂) (R9:付加体生成反応)

しかし窒素酸化物系のイオン(特に硝酸イオンNO₃) は、次章に示すように試料のイオン化には適さない.

3.3 大気圧化学イオン化の問題点-NO⁻ の生成 による負イオン化の阻害-

放電場に中性の NO_xが発生すると,種々の負イオンから NO_xに電荷が移り NO₂⁻や NO₃⁻が生成する(**図**2b).NO₃⁻ のプロトン親和力は非常に低く(1357.7±3.0 kJ/mol [16]),電子親和力は極めて高いため(3.94 eV[17]),本 イオンは負極性コロナ放電内で非常に安定に存在する.こ れは言い換えれば,有機化合物からプロトンを引き抜いて 脱プロトン化させたり(R10),電子が移動することによる 分子イオン化(R11)を起こしにくいため,試料をイオン化 させる"反応イオン"としては不適であることを意味する (**図**3b)^{注)}.

 $NO_3^- + M \xrightarrow{less} [M-H]^- + HNO_3$ (R10:プロトン移動反応) $NO_3^- + M \xrightarrow{less} M^{\cdot -} + NO_3$

(R11:電荷移動反応)

このような NO_x の生成による試料の負イオン化の阻害 が APCI 法の問題となっていた. 試料の負イオン化効率を 上げるには,できるだけ NO_x を生成させず,O₂ 等のイオ ンが関与する R8や R9の反応を優勢的に起こさせる放電場 を作り出さねばならない.このためには,そもそも放電副 生成物である中性 NO_x を発生させないことが重要である が,窒素を多く含む大気中で放電を行う限り,NO_xの生成 はやむを得ないとされてきた.

3.4 NO⁻ の生成を抑えたコロナ放電場の形成と 負イオン化への応用

著者は長年に亘りコロナ放電の基礎研究を行ってきた. その結果,通常の大気中にもかかわらず NO_xの生成を抑 え,R8 や R9 によって試料を効率良く負イオン化させて質 量分析することが可能なコロナ放電イオン源の開発に成功 した[7-9].本章ではこの技術を紹介したい.

本技術の最大の特徴は,特殊な先端形状を有するニード ル,すなわち先端表面には光沢加工が施され,その形状は



- 図3 大気圧コロナ放電で得られる(i)大気バックグラウンドおよび(ii)試料のマススペクトル.(a)正イオン,(b)負イオン(NO_xが大量発生する放電場でイオン化した場合),(c)負イオン(NO_xの発生が抑制された放電場でイオン化した場合).(a-ii)の試料はフェニルエチルアミン(PEA; M_r121),(b-ii)と(c-ii)の試料はL-フェニルアラニン(Phe; M_r165).
- 注) 例外もある. NO3 は極めて気相酸性度の低い試料からプロトンを引き抜いたり, 試料に付加してイオン化させることができる. この性質を利用し, トリニトロトルエン等の爆発物の原料や大気中の硫酸 H₂SO₄ の質量分析に積極的に利用されている[18, 19].

回転放物面と近似でき,最先端の曲率半径が約1 μ mの ニードルを電極として用いることである(図4).この ニードルに直流電圧を印加し,平板電極に対してコロナ放 電を起こすと,電極間には安定した定常電界が発生し, NO_xが大量に発生する場と発生が抑制される場が明確に 分かれる.図5aとbには,平板電極に対してニードルを垂 直に配置し,ニードルへの印加電圧が-3.5 kVの際に平板 に到達する HO⁻と NO_xのイオン強度の分布を示した.大 量の NO_xが到達するのはニードル軸上の平板位置のみ で,それ以外には主に HO⁻が到達する.これは,ニードル 先端表面に発生する不平等電界と,そこから発生する電気 力線の軌跡(すなわちイオンの輸送挙動)の関係から理解 される.

ニードルの先端形状が回転放物面で近似される場合, Eyringらの用いた等角写像法によって電極間に発生する 電界分布および電界強度を理論的に求めることができる [20].等角写像法,すなわち電極の形状を考慮した境界条 件を数式に変換して行う電界の解析では,電極間のあらゆ る点の電界を正確に求めることが可能である.平板に対し てニードルを垂直に配置した時に発生する二次元 (x(u,v)-y(u,v)平面)の電界分布は,以下の式で示され る直交曲線座標によって表される(図6).

$$x(u,v) = \frac{d}{2\sin\left(\frac{v_0}{2}\right)} \cos\frac{v}{2} \left(e^{\left(\frac{u}{2}\right)} - e^{\left(-\frac{u}{2}\right)}\right)$$
(1a)



図4 ニードル先端の顕微鏡写真.



図5 (a), (b)平板電極 x(u,0)に到達する HO⁻および NO_x(= NO₂² + NO₃³ + HNO₃³)のイオン強度分布. (c)ニードル先端 表面 x(u, v₀)に発生する電界強度 E(u, v₀)と電子の運動エ ネルギー KE(u, v₀). (a)-(c)の放電条件は, d=3 mm, Φ₀ = 3500 V, v₀ = 0.98115π.

$$y(u,v) = \frac{d}{2\sin\left(\frac{v_0}{2}\right)} \sin\left(\frac{v}{2}\left(e^{\left(\frac{u}{2}\right)} + e^{\left(-\frac{u}{2}\right)}\right)$$
(1b)

 $v = v_1$ ($0 \le v_1 \le \pi$) で表される放物線とそれに直交する $u = u_1$ ($-\infty \le u_1 \le +\infty$)の双曲線は、それぞれ等電位線 と電気力線を示す. $v_0 \ge d$ は、それぞれニードル先端表面 輪郭の放物線に相当するv 値と電極間距離である. v_0 の値 は、図4に示すニードル先端の顕微鏡写真を使い、先端輪 郭のx - y座標を求めることで、正確に導出することができ る (d = 3 mmの時、 $v_0 = 0.98115\pi$ [7]). さらに、図6の y軸を回転させて得られる三次元座標 (x(u,v), y(u,v),z(u,v) (= x(u,v)))の電界分布から、この電界中で発生す る電界強度E(u,v) を以下のように求めることができる.

$$E(u, v) = -\frac{2}{d(e^{u} + e^{-u} + 2\cos v)^{\frac{1}{2}}} \frac{\Phi_{0}}{\ln\left[\frac{\cos\left(\frac{v_{0}}{4}\right) + \sin\left(\frac{v_{0}}{4}\right)}{\cos\left(\frac{v_{0}}{4}\right) - \sin\left(\frac{v_{0}}{4}\right)}\right]} \frac{1}{\cos\left(\frac{v}{2}\right)}$$
(2)

ここで ϕ_0 は、ニードルへの印加電圧 (電極間の電位差)を 指す.

図 5 aとbの放電条件および式(1)と式(2)を使い,等電 位面の1つであるニードル先端表面 $x(u,v_0)$ に発生する電 界強度 $E(u,v_0)$ と電子の運動エネルギーKE (u,v_0) ,また, 先端表面から発生する電気力線の平板到達位置 $x(0,v_0)$ を 図 5 c に示した.ニードル最先端 $(x(u,v_0)=0)$ の電界強度 は 3.2×10⁸ V/m,電子の運動エネルギーは 118 eV であり, ここから射出される電気力線(図 6 中のu = 0の線)はニー ドル軸上を移動し, $x(0,v_0)=0$ の平板位置に到達する.一 方,ニードル最先端からわずか $x(u,v_0)=\pm 0.01$ mm外れる だけで,電界強度は1桁弱まる.こういった先端位置から 発生する電気力線(図 6 中のu < 0 またはu > 0の線)は, ニードル軸上の外側を移動し, $x(0,v_0) < 0$ または $x(0,v_0) > 0$ に到達する.

ここで, NO_x の源となる N 原子の生成 (R2) には 10 eV



図6 平板電極に対してニードルを垂直に配置した時に発生する
 二次元 (x(u,v)-y(u,v)平面)の電界分布.

以上の電子エネルギー(= 2.7×10^7 V/m 以上の高電界)が 必要なことを考慮すると、NO_x-はニードル最先端付近での み生成、そこから発生する電気力線に従って輸送されると すれば、平板に到達する範囲は $x(u, 0)=0 - \pm 1.1$ mm と見 積もられる.これは図5aとbのイオン分布と一致する.以 上より、図4のニードルによって安定した定常電界を発生 させた場合、NO_x-の大量生成は 2.7×10^7 V/m以上の高電界 を有するニードル先端から射出される電気力線上に限定さ れ、それ以外の電気力線上ではHO⁻やO₂-が主に生成する ことが明らかとなった.

HO⁻やO₂⁻が存在する放電場では,R8やR9によって試 料がイオン化される.この試料イオンを質量分析計に効率 良く導入するには,質量分析計のオリフィス(イオン導入 孔)を対向電極とし,オリフィスに対してHO⁻やO₂⁻が輸 送される電気力線が到達するようにニードルを配置すれば 良い.例えば,オリフィスの中心軸に対してニードルを垂 直に,かつ横方向にずらして配置する,あるいはオリフィ ス軸に対して角度をつけて配置すると,試料の脱プロトン 分子やO₂⁻の付加体を観測できる(図3c).

以上より,ニードル電極の配置を制御するだけで,放電 場周囲のガス雰囲気を調整することなく,試料の効率的な 負イオン化が可能となった.本技術により,APCI法の応 用範囲のさらなる発展が期待される.

参考文献

[1] E.C. Horning et al., Anal. Chem. 45, 936 (1973).

- [2] D.I. Carroll et al., Anal. Chem. 47, 2369 (1975).
- [3] M. Yamashita and J.B. Fenn, J. Phys. Chem. 88, 4671 (1984).
- [4] T.J. Kauppila et al., Anal. Chem. 74, 5480 (2002).
- [5] J.B. Fenn, Angew. Chem. Int. Ed. 42, 3871 (2003).
- [6] R.B. Cody et al., Anal. Chem. 77, 2297 (2005).
- [7] K. Sekimoto and M. Takayama, Eur. Phys. J. D 60, 589 (2010).
- [8] K. Sekimoto *et al.*, J. Am. Soc. Mass Spectrom. 23, 1109 (2012).
- [9] K. Sekimoto et al., Mass Spectrometry 2, A0020 (2013).
- [10] M.S.B. Munson and F.H. Field, J. Am. Chem. Soc. 87, 3294 (1965).
- [11] M.S.B. Munson and F.H. Field, J. Am. Chem. Soc. 88, 2621 (1966).
- [12] 高山光男:ぶんせき 1,2 (2009).
- [13] 関本奏子, 高山光男:エアロゾル研究 26, 203 (2011).
- [14] M. Pavlic and J.D. Skalny, Rapid. Commun. Mass Spectrom. 11, 1757 (1997).
- [15] F.C. Fehsenfeld and E.E. Ferguson, J. Chem. Phys. 61, 3181 (1974).
- [16] NIST Chemistry WebBook: NIST Standard Reference Database Number 69, http://webbook.nist.gov/chemistry/
- [17] D.R. Lide, Handbook of Chemistry and Physics, 99th (CRC Press, 2007).
- [18] D.T. Usmanov et al., J. Mass Spectrom. 50, 651 (2015).
- [19] T. Kurten et al., Atmos. Chem. Phys. 11, 3007 (2011).
- [20] C.F. Eyring et al., Phys. Rev. 31, 900 (1928).